#### 1/69/1

DIALOG(R) File 351: Derwent WPI

(c) 2006 The Thomson Corporation. All rts. reserv.

0003459388

WPI ACC NO: 1985-232635/198538

XRAM Acc No: C1985-100882

Heat- and abrasion-resistant coating of substrates - by forming zirconia

thin film followed by thicker film formed by CVD

Patent Assignee: MITSUI ENG & SHIPBUILDING CO (MITB)

Inventor: FUJITA F; KAYANE M; OI T

Patent Family (1 patents, 1 countries)

Patent

Application

Number

Kind Date Number

Kind Date Update

JP 60149778

A 19850807 JP 19845165

A 19840113 198538 B

Priority Applications (no., kind, date): JP 19845165 A 19840113

#### Patent Details

Number Kind Lan Pg Dwg Filing Notes

JP 60149778 A JA 4

## Alerting Abstract JP A

Process comprises forming a  ${\mbox{ZrO2}}$  thin film in advance on the surface of a

steel sheet substrate, and then another thicker ZrO2 coat by CVD.

USE/ADVANTAGE - Zirconium oxide (whose thermal expansion coefft. is about

the same as that of the steel sheet substrate) or (partially) stabilised

zirconium is evapd. on the substrate, providing strong adhesion.

Title Terms /Index Terms/Additional Words: HEAT; ABRASION; RESISTANCE; COATING; SUBSTRATE; FORMING; ZIRCONIA; THIN; FILM; FOLLOW; THICK; CVD;

CHEMICAL; VAPOUR; DEPOSIT; STEEL; SHEET

#### Class Codes

(Additional/Secondary): C23C-014/08, C23C-016/40

File Segment: CPI DWPI Class: M13

Manual Codes (CPI/A-M): M13-E02

## Chemical Indexing

Derwent Registry Numbers: 1521-U

Derwent Chemistry Resource Numbers: (Linked) 1328-USE (Unlinked) 1328-U

#### Key Word Indexing

\*1\* 1328-USE

?

# 99日本国特許庁(JP)

10 特許出願公開

# 四公開特許公報(A)

昭60-149778

@Int.Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和60年(1985)8月7日

C 23 C 16/40 14/08

8218-4K 7537-4K

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

**9**発明の名称 C 1

CVD膜の形成方法

②特 願 昭59-5165

**20**出 願 昭59(1984)1月13日

**砂**発明者 茅根

美 治

玉野市築港 2-22-2-201

砂発明者 大井

利 継

玉野市和田 3 - 33-70 玉野市和田 5 - 4 - 6

⑦発 明 者 藤 田 房 雄 ①出 願 人 三井造船株式会社

東京都中央区築地5丁目6番4号

砂代 理 人 弁理士 鵜 沼 辰之

外1名

明 細 も

1. 発明の名称

CVD膜の形成方法

- 2. 特許請求の範囲
- (1) 網基板に C V D 法により Z r O . の被覆層を形成する方法に ちいて、前記網基板の表面に予め P V D 法により Z r O . 海膜を形成した後、さらにその上に C V D 法により Z r O . の厚内被侵層を形成することを特徴とする C V D 膜の形成方法。
  (2) 特許請求の範囲第 1 項に 記載する P V D 法は真空 蒸着、スペッタリング および イオンプレーテイングであることを特徴とする C V D 膜の形成方法。
- (3) 特許開求の範囲目1項において、鋼基板の表面にPVD法により形成されるZrO、の薄膜の厚さが1~5 μm の範囲であることを特徴とするCVD膜の形成方法。
- 3. 発明の詳細な説明

〔発明の利用分野〕

本発明は、CVD膜の形成方法に係り、特に、

[発明の背景]

近年、各種の金属材料からなる工具類などの機械的品の表面に耐熱性、耐摩耗性、断熱性やよび耐食性などを付与するため、各種の特性を備えた酸化物、炭化物あるいは窒化物などをCVD法で表面被慢することが盛んに行なわれている。

これらの方法において、金属たとえば蝌製部品の 表面に耐摩耗性、高硬度を与えるための超硬被膜、 ならびに蝌製部品に高断熱被膜をCVD機で形成 成 な方法が重要視されてきている。この超硬 被 成 材 としては、原料ガス系統の取扱いやすさ、 値 どの点から炭化チタンが広く用いられているが、 近 年、耐熱性、断熱性にも着目し、酸化シルコニウム、 安定化酸化シルコニウムあるいは部分安定化酸化シルコニウムあるい

特開昭 60-149778(2)

ルコニウムが钢製部品の超硬被膜材料としてのみ ならず、耐熱、断熱性材料として注目されてきた。 酸化アルミニウムや、窒化シリコン、炭化シリ コンの被膜は、鱗製部品との熱膨張係数の差が大 きいため、CVD表面処理を施した後の冷却過程 で鋼基板と被膜との熱膨張差により剝離。割れを 生ずるという欠点を有している。一方、酸化ジル コニウムおよび安定化酸化ジルコニウムおよび部 分安定化酸化ジルコニウムの被膜は本質的に耐燥 耗性、高硬度、高断熱性に優れた特性を有してい ると共に、酸化ジルコニウムおよび安定化酸化ジ ルコニウム、部分安定化酸化ジルコニウムの熱膨 張係数(9~11×10°C)が鋼の熱膨張係数 (11~12×10°℃)とほぼ同等であるため、 加熱-冷却の熱サイクルを受けても剝離、割れる 危険性が少ないという利点を有している。

しかしながら、CVD法により酸化ジルコニウムあるいは安定化酸化ジルコニウムを鋼基板に被 優する際に、鋼基板と被優層との密着性が悪いた め被優層の削れ、剝離が生ずるという最大の欠点が

ティング方法③では、例えばTiCの蒸着に対するCoメッキ等、ある特定の限られた組合せが知られているだけであり、ZrO、被膜についてはCVD被膜の密着性に問題があり、別離を起し易いという問題点を有していた。

#### (発明の目的)

本発明の目的は、鋼器板の熱膨張係数とほぼ同等の酸化ジルコニウムあるいは安定化酸化ジルコニウムを鋼 ボ板に密徴性よく蒸着することができるCVD膜の形成方法を提供するにある。

## [発明の概要]

本発明の要盲とするところは、CVD法により 2rO:の超便被膜を頻基板に蒸着するに際し、予 め網基板の表面にPVD法による2rO:の薄膜を 形成して密着性を向上させるところにある。

すなわち、本発明は、鍋基板にCVD法により ZrO,の被獲腐を形成する方法において、前配鍋 蒸板の表而に予めPVD法によりZrO, 薄膜を形成した後、さらにその上にCVD法によりZrO。 ある。したがつて、酸化ジルコニウムあるいは安定化酸化ジルコニウムは本質的に耐摩耗性、高硬度断熱性に優れた特性を有しているのにかかわらず鉄鋼製製品の被膜材料として使用されていないのが実情である。

このような網基板と被膜との密着性を改善する 方法としては次のような試みが行なわれている。

- ① 頻 基 板 と の 熱 膨 張 係 数 の 差 が 小 さ い 蒸 気 物 質 を 選択する 方 法。
- ② 蒸着後の冷却過程のある高温で CVD 鋼基板を長時間焼なましする方法。
- ③ 鋼基板と被援機との間に中間層をアンダーコーテイングする方法。

たどがある。

しかしながら、従来の蒸気物質を選択する方法 ①は、頻素板の表面に要求される特性によつて選 択できる物質に自ら制限されるという欠点を有し、 焼なまし方法②では蒸気後の冷却管理が煩雑にな ると共に、基板と蒸着層との間に金属間化合物な どの脆性部が生ずるおそれがある。アンダーコー

の厚肉被獲履を形成することを特徴としている。

このCVD膜の形成方法は切削工具または耐燥 耗性が要求される鉄鋼部品の耐燥耗性を向上させ ることや、耐熱性、断熱性が要求される鉄鋼部品 に対して密着性の優れたるrO。の原内被膜を形成 するのに有効である。本方法が適用される対象部 材としては、ろrO。の熱膨張係数とほぼ同等であ る鉄鋼部材に適用することが好ましい。

特開昭 60-149778 (3)

次いで、網基板の装面に ZrO, 薄膜を形成した後、更にこの上に CVD法により ZrO, の厚肉被優層を形成する。この ZrO, の厚肉被優層は予めアンダーコーテイングした ZrO, 薄膜 が高密度で且つ柱状晶の少ない 敬細組織であるため、表面に籐出される 微細結晶が核となつで柱状晶の成長が

このようにCVD法によつて形成される被優層の厚さは、生成ガス中の超微粒のZrO、濃度、基板上のZrO、濃度勾配、基板の濃度および処理時間などによつて定まり、被処理品の用途に応じて適宜にコントロールすることができる。

たち、本発明に係るCVD膜の形成方法は、 2 rO: の被復層に限定して説明したが、本発明は 2 rO: の被復層に限定されるものでなく、他の酸 化物あるいは炭化物、窒化物についても適用でき ることは勿論である。

## [発明の効果]

以上の説明から明らかなように、本発明のCVD 膜の形成方法によれば、鍋基板に酸化物、特に ZrO,の厚肉被雙層を密着性よく形成することが できると共に、加熱ー冷却の熱サイクルによる制 れおよび剝離を完全に防止することができるとい う顕著な効果を有する。

代理人 磐 沼 辰 芝 (ほか1名)

即制される。さらにアンダーコーテイング薄膜と厚肉被覆層とが同質の乙rO,から形成されているため、その境界においては相互のが放びななり密着性が向上する。この乙rO。の厚肉被優層を形成されるCVD方法としては、乙rCL。の設合がスを250~350℃に加熱しCO。とH。の混合がスを3人して気化させ、この気化がス(乙rCL。+CO。+H。)を石英製反応器内に700~1000℃に加熱、保持された鋼反応は領基板と供給りて気になる。このように網基板上に拡散された超微を生成していまりに網基板とは放散された超微を生める。このように網基板とは対していまりに網基板とは放散されて脱たのように網基板とで式で示すと、次の通りで以上の生成反応を化学式で示すと、次の通りで

ある。 ZrCℓ, (s) <sup>250~350で</sup> ZrCℓ, (g) .......................(1)

$$Z r C \mathcal{L}_{\bullet}$$
 (g) + 2 H<sub>2</sub> (g) + 2 C O<sub>2</sub> (g)  $\xrightarrow{700 \sim 1000 \text{ C}} Z r O_2$  (s)  
+ 4 HC  $\mathcal{L}$ (g) + 2 C O (g) ... ... ... ... ... (2)

# 手統補正書

M 0 5 9 1 3 11 8 11

特許庁長官殿

1. 事件の表示

昭和59年 特許願 第 5165 号

2. 発明の名称

CVD膜の形成方法

3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人

名 韩 (590)三井造船株式会社

4. 代 理 人

住 所 東京都新宿区西新宿一丁日25番1号 (〒160新宿センタービル内私書箱第 4011 号) ☎(03)344 — 5321(代表)

氏 名 弁理士 (6697) 鵜 沼 辰 之

5. 補正命令の日付

自 発

A WA

6. 補正により増加する発明の数

\_59, 3, 9

7. 補正の対象

明細事の発明の詳細な説明の概。

- 8. 補正の内容
- (1) 明細幣第6頁第21行~第7頁第1行の 「スパーターエッチエツングし、」を『スパッタ エッチングし、』に改める。
- (2) 明細事館7頁4行の「少ない薄膜が得られる前記」を『少ない薄膜が得られる。前記』に改める。

以上

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.